

available online @ www.jcst.icrc.ac.ir نشریه علمی ـ پژوهشی علوم و فناوری رنگ/ ۴ (۱۳۸۹)، ۳۹ـ۳۳

Journal of Color Science and Techno www.jcst.icrc.ac.ir

# اندازه بهینه بلورکهای رنگدانه فتالوسیانین مس در فیلمهای نازک گیرندههای نوریآلی

حسین خانی<sup>۱</sup>، سید روح الله عقدائی<sup>۲</sup> ، رسول اژئیان<sup>۳</sup> ۱- کارشناس ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶ ۲- دانشیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۳۱۴-۱۶۸۴۶ ۳- استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۳۱۴-۱۶۸۴۶ تاریخ دریافت: ۱۳۸۸٬۵٬۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۸٬۱۱٫۳

چکیدد

بهینه سازی کیفیت فیلمهای نازک گیرنده های نوری آلی از مهمترین مباحث در زمینه درامهای زیراکس و چاپگرهای لیزری به شمار میآید. یکی از عوامل مؤثر در آن، اندازه دانه های مواد تشکیل دهنده لایه تولید کننده حامل بار میباشد. در نخستین بخش این پژوهش با استفاده از پراش پرتوهای X، اندازه بلورکها و کرنش شبکه نمونهٔ آسیا نشده فتالوسیانین مس و نمونه آسیا شده آن در مدت زمانهای ۱۸۰۹۰ و ۲۷۰ دقیقه به روش واریانس تعیین شده است. این نمونه ها در لایه تولید کنندهٔ حامل های بار درگیرنده های نوری زیراکس به کار برده و کیفیت این گیرنده ها با یکدیگر مقایسه شده است. این نمونه ها در لایه تولید کنندهٔ حامل های بار درگیرنده های نوری زیراکس به کار برده و کیفیت این میرنده ها با یکدیگر مقایسه شده است. این نمونه ها در لایه تولید کنندهٔ حامل های بار درگیرنده های نوری زیراکس به کار برده و کیفیت این شده ترمان های ۵۱، ۲۰، ۵۰، ۱۸۰، ۱۳۰، ۲۰۰ و ۲۰۰ دقیقه به روش واریانس تعیین و مقدار بهینه اندازه بلورکه ای فتالوسیانین مس (درفیلمهای نازک گیرنده های نوری) معرفی شده است.

واژههای کلیدی: گیرندههای نوری، پراش پرتوهای X، پهنشدگی خطوط پراش، ریزساختار، فتالوسیانین مس.

# Optimum Grain Size of Copper Phthalocyanine Pigments in Organic Thin Film Photoreceptors

#### H. Khani, S. R. Aghdaee\*, R. Ajeiyan

School of physics, Iran University of Science and Technology, P.O.Box: 16846-13114, Tehran, Iran



One of the great concerns in the study of organic thin film photoreceptors is to enhance the efficiency of thin film photoreceptors. This efficiency is to a great degree, affected by pigment grain size dispersed in charge generation layer. In the first part of the project the average crystallite domain size and the root-mean-square strain of non milled sample of copper phthalocyanine and samples milled for 90, 180, 270 minutes have been determined using X-ray diffraction data and variance method. These samples were used as charge generation layers in the organic photoreceptors and their performances were evaluated. In the second part, copper phthalocyanine pigments were milled for 15, 30, 60, 90, 180, 270, 360, 600 minutes and their microstructures were studied as a function of milling time. Then the optimum grain size of pigments (in organic photoreceptors) were investigated. J. Color Sci. Tech. 4(2010), 33-39 © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Photoreceptors, X-ray diffraction, Line broadening, Microstructure, Copper phthalocyanine.

#### ۱\_ مقدمه

گیرندہ های نوری' آلی عموماً از چند لایه تشکیل شدہاند که هے لایے وظيفة خاصى را انجام مىدهد: ١)لاية توليد كننده بار (CGL)<sup>7</sup>، كه لایهای نازک و متشکل از رنگدانههای آلی است و با تابش نور، به طـور مؤثری قادر به تولید الکترون \_حفره است، ۲) لایه ضخیمتری که انتقال دهنده بار (CTL)<sup>۳</sup> است و برای طول موجهای ۱۰۰۰-۴۵۰ نانومتر كاملا شفاف است، ٣) لايه سدكننده يتانسيل ٤ كـ بين لايـه تولید کننده بار و یک زیرلایه رسانای الکتریکی قرار دارد (شکل ۱)[۲، ۱].



شکل ۱: طرحوارهای از یک گیرنده نوری آلی دولایهای.

فتالوسیانین ها از جمله موادی هستند که به عنوان لایه تولیدکنندهٔ بار در گیرندههای نوری و سلولهای فوتوولتائیک<sup>۵</sup> آلی به کار میروند. رسانش نوری<sup>2</sup> بسیار خوب فتالوسیانینها از دیر باز مـورد توجه بوده، و ابزار فوتوالکتریک ساخته شده از آنها مورد بررسی بسیاری از محققان قرار گرفته است. کوچکتر شدن انـدازه رنگدانـه در فیلمهای نازک، به معنای بزرگتر شدن سطوح خارجی آنها و لذا، افزایش سطح مقطع برخورد نهایی فوتونها با لایه تولید کننده بار است. بنابراین جـذب و تولیـد حامـلهـای بـار و بـه دنبـال آن، بهـره كوانتومى حاملها افزايش مى يابد [1]. افزون بر آن، استحكام مكانيكى لایه، از پارامترهای مهم دیگر برای تولید صفحات گیرنده نوری و سلولهای خورشیدی است که با کاهش اندازه دانهها<sup>۷</sup>، افزایش می یابد [٣].

یکی از راهکارهای تعیین ریـز سـاختار^ مـواد بلـوری، اسـتفاده از یراش پرتوهای X به وسیله نمونه و تحلیل یهن شدگی خطوط پراش<sup>۲</sup> است. پهن شدگی خطوط پراش ناشی از عوامل مختلف از جمله اثرات

- 1- Photoreceptors
- 2- Charge Generation Layer
- 3- Charge Transport Layer
- 4- Potential barrier-layer
- 5- Photovoltaic
- 6- Photo conductivity
- 7- Grain size 8- Micro-structure
- 9- Line broadening

دستگاهی، اندازه کوچک دانهها و کرنش<sup>۱۰</sup> شبکه میباشد به گونهای که مطابق رابطه ۱ نیمرخ خط پراش مـشاهده شـده (h(x، یـیچش<sup>۱</sup> نیمرخ پهنشدگی دستگاهی g(x) و پهن شدگی خود نمونه f(x) است [4.4]

$$h(x) = g(x) * f(x) \tag{1}$$

برای تحلیل ریز ساختار مواد، ابتدا باید یهن شدگی ناشی از اثرات دستگاهی را از یهن شدگی نمونه جدا کرد. تهیه نقش یراش از یک نمونه استاندارد که پهن شدگی فیزیکی آن حداقل باشد می تواند سهم پهنشدگی دستگاهی را مشخص کند [۵]. از طرفی پهن شـدگے، نمونه بردو نوع است:

پهن شدگی ناشی از اندازه کوچک بلورکها،  $\beta_{\rm c}$  و پهن شدگی  $\theta_{B}$  ناشی از کرنش غیر یکنواخت  $\beta_{\rho}$  که به صورت زیر به زاویه با مربوط می شوند [۶]:

$$\beta_s \propto \frac{1}{\cos \theta_B} \tag{(Y)}$$

$$\beta_e \propto \tan \theta_B$$
 (°)

با توجه به روابط ۲ و ۳ میتوان پهن شدگی ناشی از اندازه بلورکها و یهن شدگی ناشی از کرنش غیر یکنواخت را از یکدیگر تفکیک کرد.

یکی از روشهای تعیین ریز ساختار مواد بلوری، روش واریانس است. واریانس یا گشتاور دوم خط پراش حول مرکز خط پراش،  $\theta_0$ ، در گستره  $\sigma$  به صورت زیر تعریف می شود [۷-۹]:

$$W(\sigma) = \frac{\sum_{i=0}^{2\theta_0 + \sigma} (2\theta - 2\theta_0)^2 I(2\theta) d(2\theta)}{\int_{-\infty}^{+\infty} I(2\theta) d(2\theta)}$$
(\*)

اگر شدت خط پراش در دنبالهٔ خط با عکس مجذور فاصله از مرکز  
قله کاهش یابد، واریانس تابع خطی از گسترهٔ 
$$\sigma$$
 است [۹، ۸].

 $W(\sigma) = W_0 + k\sigma$ (۵) در این رابطه، k و  $W_0$  شیب و عرض از مبدأ واریانس هستند. با در

<sup>10-</sup>Strain

<sup>11-</sup> Convolution

دست داشتن شیب و عرض از مبدأ واریانس نیمرخ مشاهده شده و نیمرخ هندای و عرض از مبدأ واریانس نیمرخ هندسی دستگاه، میتوان شیب و عرض از مبدأ واریانس نیمرخ خالص نمونه، یعنی  $k_f$  و  $W_{0f}$  را از روابط زیر محاسبه کرد [۸،۹]:

$$W_{\rm of} = W_{\rm oh} - W_{\rm og} + (1/2)\pi^2 \kappa_g \kappa_f \tag{(\%)}$$

$$\kappa_f = \kappa_h - \kappa_g \tag{Y}$$

که در این روابط،  $W_{oh}$  و  $K_h$  عرض از مبدأ و شیب واریانس نیمرخ مشاهده شده و  $W_{og}$  و  $k_g$  نیز عرض از مبدأ و شیب واریانس نیمرخ دستگاهی هستند.

اندازهٔ بلورکها D وکرنش شبکه e از روابط ۸ و ۹ به دست میآیند [۹، ۸]:

$$W_{\rm of} = 4\tan^2\theta_{\rm o} < e^2 > \tag{(A)}$$

$$k_f = \frac{\lambda K}{\pi^2 \cos^2 \theta_0 D} \tag{9}$$

پارامتر K به شکل بلورکها بستگی دارد.

تجربه نشان داده است که در اغلب موارد، میتوان شکل خطوط پراش را با تابع شبه ویت (P-V)<sup>۱</sup> توصیف کرد. بدین سان، واریانس نیمرخ را میتوان بر حسب مشخصات نیمرخ، به صورت زیر نوشت [۹، ۸]:

$$W(\sigma) = \beta^{-1} w^3 [\pi^{1/2} 2^{-1} (1 - \eta) (\ln 2)^{-3/2} - \eta \pi] + 2\beta^{-1} \eta w^2 \sigma (1 \cdot )$$

$$W_{\rm o} = \beta^{-1} w^3 [\pi^{1/2} 2^{-1} (1-\eta) (\ln 2)^{-3/2} - \eta \pi]$$
(11)

$$\kappa = 2\beta^{-1}\eta w^2 \tag{11}$$

$$\beta = w[\pi \eta + (1 - \eta)(\frac{\pi}{\ln 2})^{\frac{1}{2}}]$$
(17)

که در آن β پهنای انتگرالی، 2w پهنای نیمرخ در نیمه ارتفاع (β آن β سمه تابع کوشی در تابع (P-V) است.

در این مطالعه با استفاده از پراش پرتوهای X و روش واریانس، ریزساختار نمونههای فتالوسیانین مس<sup>۲</sup>، تعیین و مقدار بهینه اندازه بلورکها برای گیرندههای نوری معرفی شده است.

2- Copper-Phthalocyanine

مولکول فتالوسیانین مس، یک ترکیب آلی ـ فلزی<sup>۳</sup> با فرمول شیمیایی C<sub>32</sub>H<sub>16</sub>CuN<sub>8</sub> و نام اختصاری CuPc است؛ مولکولی با یک حلقهٔ آروماتیک مسطح<sup>۴</sup>، که یون مس در مرکز این حلقه قرار دارد و دو پیوند کووالانسی و دو پیوند داتیو<sup>6</sup> را تشکیل میدهد.



شکل۲: ساختار یک مولکول فتالوسیانین مس.

فتالوسیانینها ازخواص مغناطیسی و نیمرسانایی خوبی برخـوردار نیستند اما با توجه به پایداری آنها در برابر گرما، گزینهٔ مناسبی بـرای فیلمهای نازک نیمرسانای آلی به شمار میروند.

فتالوسیانینها و دیگر مواد آلی، بسته به روش تولید یا شرایط رشد، در شکلهای بلوری مختلفی ظاهر میشوند. این ویژگی را «چند شکلی بودن»<sup>5</sup> میخوانند. رایجترین شکل فتالوسیانینها، فازهای α و β هستند که سلولهای واحد آنها به ترتیب، شبه اورتورومبیک<sup>۷</sup> و مونوکلینیک<sup>۸</sup> است [۱۰].

# ۲\_۲\_ روش کار

در مرحله اول، نمونهٔ فتالوسیانین مس (تهیه شده ازپژوهشگاه علوم و فناوری رنگ)، توسط دستگاه آسیای ماهوارهای، در مدت زمانهای ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰ دقیقه آسیا شد. سپس از نمونههای آسیا شده و آسیا نشده و نمونه بس بلور  $\alpha - Al_2O_3 - \alpha$  (نمونه استاندارد)، به روش روبش پلهای با تابش  $Cuk\alpha$  روبش پلهای با تابش  $Cuk\alpha$  ماول موج  $Cuka^{\circ} = 1.5418A$  و با استفاده از پراش سنج Pw3710 ساخت شرکت Philips نقش پراش گرفته شد که جزئیات جمع آوری دادههای پراش در جدول ۱ و نقشهای پراش مربوط و در شکلهای ۳ و ۴ آورده شده است.

- 4- Aromatic macrocyclic ring
- 5- Dative bond

6.-Polymorphism

- 7- Quasi-orthorhombic
- 8- Monoclinic

<sup>3-</sup> Organometallic



شکل ۴: مقایسه نقش پراش نمونه فتالوسیانین مس آسیا نشده و نمونهٔ آسیا شده آن در مدت زمانهای ۱۸۰، ۹۰ و ۲۷۲ دقیقه.

با استفاده از نرم افزار XFIT نقش پراش نمونهها با تابع شبه ویت (P-V) برازش و مشخصات خـطهـای پـراش ( η و FWHM ) تعیـین شدند.

نقش پراش موجود در پایگاه اطلاعاتی PDF نشان میدهد که نمونهٔ فتالوسیانین با فاز  $\beta$  در محدوده ۱۱- ۴ درجه، دارای سه خط در زاویههای پراش 7.04<sup>°</sup>  $7.04^\circ$  و 20<sub>10</sub> = 9.22<sup>°</sup> و 20<sub>00</sub> و 20<sub>00</sub> = 20<sub>00</sub> و 20<sub>00</sub> = 20<sub>00</sub> است. نمونه با فاز  $\alpha$  نیز، در این محدوده دارای سه خط پراش با اندیسهای میلر ناشناخته است که در شکل ۴ با اعداد ۱، ۲ و ۳ نشان داده شدهاند. زاویه پراش این خطها عبارتند از: 20,00 = 20,00 = 20°.

از مقایسه نقشهای پراش شکل ۴ با نقشهای پراش پایگاه اطلاعاتی PDF نتیجه میشود که نمونه آسیا نشده در فاز  $\beta$  قرار دارد و در نمونههای آسیا شده، خط پراش 101 و 020 ناپدید شده و خطهای 1، 2 (با همپوشانی شدید) و 3 از فاز  $\alpha$  ظاهر میشوند. ولی خط 101 از فاز  $\beta$  تغییری نکرده و فقط شدت آن کمتر میشود. بنابراین برای تحلیل ریزساختار از این خط استفاده شد.

برای تصحیح اثرات دستگاهی، دادههای پراش نمونه استاندارد در زوایای کوچک پراش ۲۰ تا ۴۳ درجه به کمک نرمافزار XFIT با تابع شبه ویت برازش و پارامترهای نیمرخ ( $\eta$  و *FWHM*) چهار خط پراش که در این بازه قرار دارند، تعیین گردید. مقادیر به دست آمده در روابط ۱۴ و ۱۵ برازش و نمودار تغییرات FWHM برحسب ( $\theta$ ) tan( $\theta$ ).

 $(FWHM)^2 = U\tan^2\theta + V\tan\theta + W \tag{14}$ 

$$1 - \eta = c\theta^2 + b\theta + a \tag{10}$$

از این نمودارها که رفتار دستگاه در پهن شدن خطوط پراش در بازه ۴۳-۲۰ درجه را نشان میدهند، به شرح زیر برای تصحیح اثرات دستگاه استفاده شد.



٣۶

<sup>1-</sup> Profile diffraction file

همان گونه که پیشتر آمد، خط پراشی که برای تعیین ریز ساختار مورد استفاده قرار گرفت، خط 101 است. این خط در زاویهٔ پراش ۹٫۲۲ درجه ظاهر می شود. با قرار دادن زاویهٔ براگ این خط در روابط ۱۶ و ۱۷ یا با استفاده از نمودارهای ۵ و ۶، مقادیر FWHM = 2w و ۹ متناظر خط 101 تعیین و نیمرخ پهن شدگی دستگاهی در این زاویه شبیه ازی شد. سپس با قرار دادن این مقادیر در رابط ۱۱ و ۱۲ و  $W_{og}$  و  $k_g$ پارامترهای واریانس نیمرخ پهن شدگی تعیین و با استفاده از روابط ۶ پارامترهای واریانس نیمرخ پهن شدگی تعیین و با استفاده از روابط ۶ شد. سبکه و اندازه بلور کها محاسبه شدند که خلاصه آن در جدول ۲ درج شده است.

$$1 - \eta = -0.002491\theta^2 + 0.1624\theta - 1.35 \tag{19}$$

 $FWHM^2 = 0.6048 \tan^2 \theta - 0.2672 \tan \theta + 0.05089$  (1Y)

### ۳\_ نتایج و بحث

نمونههای آسیا شده به عنوان لایهٔ تولید کننده حامل بار در فیلمهای نازک گیرندههای نوری به کار برده، منحنی تخلیه الکتریکی تاریکی و تخلیه الکتریکی روشنایی کیرندهها، رسم شد. شکل ۷، نمونهای از یک منحنی تخلیه الکتریکی تاریکی و روشنایی است که در آن محـور عمودی ولتاژ اعمال شدہ بر روی گیرندہ، محور افقے زمان تخلیہ الكتريكي گيرنده، خط a اختلاف بين منحني تخليه الكتريكي تاريكي و روشنایی و خط b پتانسیل باقیمانده را نشان میدهد. هرچه اختلاف بین منحنی تخلیه الکتریکی تاریکی و روشنایی بیشتر و پتانسیل باقیمانده کمتر باشد، کیفیت گیرنده نوری بهتر است. در شکل۷، پارامتر T<sub>max</sub> مدت زمانی است که طول می کشد اختلاف بین دو منحنى تخليه الكتريكي تاريكي و روشنايي بيشينه شود. هرچه اين پارامتر کوچکتر باشد، سرعت عملکرد گیرنده نوری بیشتر است. پارامترهای یادشده، برای گیرندههای نوری به دست آمده از نمونههای آسیا شده در ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ دقیقه درجدول ۳ آورده شدهاند. مقایسه این پارامترها نشان میدهد نمونه آسیا شده در ۲۷۰ دقیقه که میانگین اندازه بلورکهای آن <sup>°</sup> ۸۵ است، نتیجه بسیار مطلوبی (کیفیت بالای گیرنده نوری) را به دست میدهد.

برای بررسی بیشتر در مرحله دوم، نمونه بس بلور فتالوسیانین مس در بازههای زمانی ۱۵، ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰،۳۶۰ و ۶۰۰ دقیقه با دستگاه آسیای ماهواره ای با جام<sup>۳</sup>های فولادی شامل ۳ گلوله فولادی به قطر ۲۰ میلیمتر و گلوله فولادی دیگربه قطر ۱۵ میلیمتر و سرعت چرخش ۲۸۰rpm آسیا شد. از نمونههای آسیا شده و نمونه آسیا نشده با استفاده از تابش Cukα به طول موج <sup>°</sup>

بازه  $2\theta = 4 = 2\theta$  با گام ۰٫۰۲ و زمان شمارش ۱۰ ثانیـه بـا دسـتگاه pw3710 ساخت شرکت فیلیپس نقش پراش تهیه شد که نقـشهـای مربوطه در شکل ۸ آورده شده است.

**جدول۲:** اندازه بلورکها و کرنش شبکه نمونههای فتالوسیانین مس آسیا شده د. مدت زمانهای ۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ دقیقه.

سده در مدت رمانهای ۲٬ ۲٬۰ ۱۸۰ و ۲۷۴ دقیقه.								
زمان آسيا كردن	اندازه	كرنش شبكه						
(دقيقه)	بلور کھا ( <sup>(</sup> A)	$( < e^2 >^{1/2} \times 10^{-4} )$						
•	174	٢						
٩٠	٢۶	۵						
١٨٠	54	۶						
۲۷.	۵۵	٨						

جدول ۳: پارامترهای b، a و T<sub>max</sub> برای گیرندههای نوری شامل فتالوسیانین مس آسیا شده در مدت زمانهای ۹۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ دقیقه.

. ,	6 6 7	,	- 0
زمان آسیا کردن (دقیقه)	a(V)	b(V)	T <sub>max</sub> (ms)
٩٠	1.,41	9,74	۳۹۲
18.	11,77	۵,۹۱	۳۳۶
۲۷۰	18,08	۳,۷۴	١٩



**شکل ۷:** نمونهای از یک منحنی تخلیه الکتریکی تاریکی و روشنایی [۲].



شده آن در مدت زمانهای ۱۵،۳۰،۶۰،۹۰،۱۸۰،۲۷۰،۳۶۰ و ۶۰۰ دقیقه.

<sup>1-</sup> Dark Induced Discharge Curve(DIDC)

<sup>2-</sup> Photo Induced Discharge Curve(PIDC)

<sup>3-</sup> Cup

دادههای پراش به دست آمده مشابه مرحله اول تجزیه و تحلیل و پارامترهای ریزساختار آنها محاسبه شد که خلاصه آن در جـدول ۴ درج شده است.

در شکل ۹ و ۱۰، نمودار اندازه بلورکها و کرنش شبکه، برحـسب زمان آسیا رسم شده است. در این شکلها مقـادیر بـه دسـت آمـده از مرحله اول (جدول۲) نیز نشان داده شدهاند.

چنانچه ملاحظه می شود آهنگ کاهش اندازه بلور کها و افزایش کرنش شبکه از زمان ۲ تا ۹۰ دقیقه سریع است. اما پس از آن، به شدت کند شده و اندازه بلور کها و کرنش شبکه در زمانهای بالاتر از ۲۷۰ دقیقه تقریباً به مقدار ثابتی میل می کند. در واقع با کوچکتر شدن اندازه بلور کها، کرنش شبکه افزایش یافته و مقاومت نمونه

در برابر خردشدگی بیشتر می شود و از مرحله ای به بعد، نمونه به صورت خمیر مانند در می آید. به طور مشابه انتظار می رود در مرحله اول نیز، کاهش اندازه بلورکها و افزایش کرنش شبکه، پس از ۲۷۰ دقیقه به صورت منحنی خطچین در شکل ۹ و ۱۰ باشد. با توجه به ابعاد مولکول فتالوسیانین مس خردکردن بیشتر نمونه مناسب به نظر نمی رسد زیرا ممکن است پیوندهای مولکولی نمونه شکسته شوند، همچنین ممکن است گلوله و جام فولادی دستگاه آسیا سائیده شده و با نمونه مخلوط گردد. با توجه به نتایج به دست آمده در مرحله اول و دوم، نمونهٔ فتالوسیانین مس آسیا شده در ۲۷۰ دقیقه (با اندازه بلورک <sup>°</sup> ۵ م۵ در مرحله اول و <sup>°</sup> ۵ ۵۱ در مرحله دوم) گزینه ای بسیار مناسب برای لایه CGL می باشد.

لي	زمان آس	۰ دقیقه	۱۵ دقیقه	۳۰دقیقه	۶۰دقیقه	۹۰دقیقه	۱۸۰دقیقه	۲۷۰دقیقه	۳۶۰دقیقه	۶۰۰دقیقه
	<b>۲</b> θ° <sub>101</sub>	٩,١٢	٩,١٧	٩,٢٢	٩,١۶	٩,١۴	٩,١۵	٩,٠٨	٩,١۶	٩,١٨
	η×(1• <sup>-۴</sup> )	۳۳۸۵	۳۴۲۳	3492	8414	۳۴۰۰	3411	۳۳۶۱	3411	٣۴٣٢
	FWHM° (×1• <sup>-*</sup> )	١٨٢٨	1828	1726	١٨٢٧	۱۸۲۸	١٨٢٧	۱۸۳۰	1828	1828
	$W_{oh}(\times)$ , $^{-9})$	-4,40	-1•,7	-14,•8	-17,81	-۱٩,٨	-۳۰,۸۴	-3.10	-٣٣,٧٨	- 36, • 9
	$k_h( imes \mathfrak{l}^{-\mathfrak{k}})$	١٧	۲.	74	۲۷	۲۸	۳۵	۳۵	۳۷	۳۸
	$\beta_h( imes_{1}^{-r})$	٩٢	۱۰۵	١٢١	١٣٣	14.	176	176	١٨٣	١٨٩
	$W_{og}( imes \mathfrak{l} \star {}^{-h})$	-۴ <b>,</b> ۸۸	-8,71	-۸,۲۹	-8,78	-۵,۶۱	-8,18	-٣,٧٣	-8,44	-7,17
	$k_g(\times 1)^{-F})$	۴,۳۷	4,41	4,44	4,4	۴,۳۸	۴,۳۹	۴,۳۵	4,1	4,47
	$\beta_{g}(\times)^{-F})$	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩
	$W_{of}( imes \mathfrak{h}^{- \mathfrak{P}})$	-۴,۴۸	-8,71	-9,88	-17,84	-14,84	-74,14	-74,18	-79,98	-71,7
	$k_{f}(\times 1)^{-1})$	١٣	18	۲.	۲۳	74	۳۱	۳۱	٣٣	٣۴
	$D(A^{\circ})$	174	۱۰۱	٨٠	۶۹	<i><b>۶</b>۶</i>	۵١	۵١	۴۸	۴۷
<	$e^{2} >^{1/2} (\times 10^{-4})$	١,٨	۲,۶	٣,٧	۵	۵,۱	٩,۴	٩,۶	١٠	11

**جدول ۴**: اندازه بلورکها ،کرنش شبکه و پارامترهای به کار رفته در محاسبهٔ آنها برای نمونههای CuPc.



شکل۹: نمودار تغییرات اندازه بلورکها بر حسب زمان آسیا. منحنی بالا نتایج مرحله اول آزمایش و منحنی پایین نتایج مرحله دوم را نشان میدهد. انتظار میرود منحنی بهدست آمده از مرحله اول، در زمانهای بیشتر از ۲۷۰ دقیقه به صورت خط چین درآید.

# ۴\_ نتیجهگیری

۵\_ مراجع

در صورت استفاده از نمونه فتالوسیانین مس درفیلمهای نازک گیرنده نوری آلی به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب، ابتدا باید نمونه اولیه بس بلور فتالوسیانین مس به مدت کافی تا رسیدن به اندازه حدود <sup>(A</sup> ۵۰ آسیا شود. این زمان در مورد نمونههای به کار رفته در این کار ۲۷۰ دقیقه تشخیص داده شد. در فرآیند آسیا کردن نمونه فتالوسیانین مس، آهنگ کاهش اندازه بلورکها وافزایش کرنش شبکه در آغاز سریع اما با گذشت زمان به سرعت کند می شود و



شکل۱۰ : نمودار تغییرات کرنش شبکه بر حسب زمان آسیا. منحنی پایین نتایج مرحله اول آزمایش و منحنی بالا نتایج مرحله دوم را نشان میدهد. انتظار می رود منحنی به دست آمده از مرحله اول، در زمانهای بیشتر از ۲۷۰ دقیقه به صورت خط چین درآید.

پس از مدتی که بستگی به شرایط آسیا کردن دارد به مقدار حدی خود میل میکند. نمونه اولیه بس بلور فتالوسیانین مس در فاز  $\beta$  قرار دارد و با فرآیند آسیا کردن رفته رفته فاز  $\beta$  ناپدید شده، فاز  $\alpha$ ظاهرمی شود به گونه ای که با افزایش مدت زمان آسیا کردن، فاز  $\alpha$  فاز عمده را تشکیل می دهد. تأثیر فازها بر کیفیت گیرنده نوری در ایس پژوهش مورد نظر نبوده است که انجام آن را می توان برای بررسی بیشتر در این زمینه پیشنهاد نمود.

- T. Saito, T. Kawanshi, A. Kakuta, Photocarrier generation of phthalocyanine particles dispersed in a polymer: effects of pigment particle size, polymer matrix and addition of fine γ-Alumina particles. *Jpn. J. Appl. Phys.* 32(1991), 1182-1185.
- K. Jahanshahi, Investigation of several types of organic photoreceptor materials and comparison of their light and dark discharge curve, M.Sc Thesis, Iranian University of Science and Technology, Iran, 2006 (Persian).
- S. Zhang, N. Ali, Nanocomposite thin films and coatings, London. Imperial college press, 2007.
- 4. R. Guinebretière, X-Ray diffraction by polycrystalline materials, ISTE Ltd, London. 2007.
- M. Birkolz, Thin film analysis by X-Ray scattering, Weinheim. WILEY-VCH, 2006.
- R. Snyder, R. Jenkin, Introduction to X-ray diffractometry, New York. John wiley & sons Inc, 1996.

- F. B. Sanchez, A. Orits, F. L. Cumbrera, Analytical formulation of the variance method of line broadening analysis for voigtian X-ray diffraction peaks. *J. Appl. Cryst.* 39(2006), 598-600.
- V. Soleymanian, S. R. Aghdaee, Comparition methods of variance and line profile analysis for the evaluation of microstructures of materials. *Powder Diffr*. 23(2008), 41-51.
- 9. F. B. Sanchez, F. L. Cumbera, The use of the pseudo-voigt function in the variance method of X-ray line-broadening analysis. *J. Appl. Cryst.* 15(1997), 430-438.
- G. E. Liu, X-Ray Diffraction from thin film structures: characterization and modeling, PhD Thesis, University of California, San Diego, USA, 2007.

Journal of Color Science and Technology(2010)